

CURSO: 173 2° SEMESTRE 2025

		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
1	8:15 8:50	173 MACARENA RAMIREZ DE ARELLANO ACTIVIDAD FORMATIVA II PARALELO 300 F-102	173 VICTOR VALLEJO MATEMATICA II MAT002 PARALELO 300 R-403	173 GRACIELA MUÑOZ FISICA FIS002 PARALELO 300 B216		
2	8:50 9:25	173 MACARENA RAMIREZ DE ARELLANO ACTIVIDAD FORMATIVA II PARALELO 300 F-102	173 VICTOR VALLEJO MATEMATICA II MAT002 PARALELO 300 R-403	173 GRACIELA MUÑOZ FISICA FIS002 PARALELO 300 B216		
3	9:40 10:15		173 GRACIELA MUÑOZ FISICA FIS002 PARALELO 300 G201	173 VICTOR VALLEJO MATEMATICA II MAT002 PARALELO 300 R-402		173 MARIO SALINAS DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR DAC001 B PARALELO 301 H-115
4	10:15 10:50	173 MARIO GONZALEZ C NORMALIZACION Y DIBUJO DE INGENIERIA II (T) 300 H-118	173 GRACIELA MUÑOZ FISICA FIS002 PARALELO 300 G201	173 VICTOR VALLEJO MATEMATICA II MAT002 PARALELO 300 R-402		173 MARIO SALINAS DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR DAC001 B PARALELO 301 H-115
5	11:05 11:40	173 MARIO GONZALEZ C NORMALIZACION Y DIBUJO DE INGENIERIA II (T) 300 H-118		173 MARIO SALINAS DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR DAC001_B 300 H115	173 VICTOR VALLEJO MATEMATICA II MAT002 PARALELO 300 R-403	173 MARIO SALINAS DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR DAC001 B PARALELO 301 H-115
6	11:40 12:15	173 MARIO GONZALEZ C NORMALIZACION Y DIBUJO DE INGENIERIA II (T) 300 H-118		173 MARIO SALINAS DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR DAC001_B PARALELO 300 H-115	173 VICTOR VALLEJO MATEMATICA II MAT002 PARALELO 300 R-403	173 MARIO SALINAS DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR DAC001 B PARALELO 301 H-115
7	12:30 13:05	173 CAREN CARMONA NORMALIZACION Y DIBUJO DE INGENIERIA II (P) NDI002-B 300 H-115		173 MARIO SALINAS DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR DAC001 B 300 H-115		
8	13:05 13:40	173 CAREN CARMONA NORMALIZACION Y DIBUJO DE INGENIERIA II (P) 300 H-115		173 MARIO SALINAS DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR DAC001 B 300 H-115		
9	14:40 15:15	173 CAREN CARMONA NORMALIZACION Y DIBUJO DE INGENIERIA II (P) 300 H-115	173 MARIO GONZALEZ C NORMALIZACION Y DIBUJO DE INGENIERIA II (T) 301 H-118	173 REINALDO ESPINOZA SISTEMAS TECNOLOGICOS STC001 300 C233	173 CARLOS ANTILLANCA RESISTENCIA DE MATERIALES REM000 300 H-118	173 REINALDO ESPINOZA SISTEMAS TECNOLOGICOS STC001 PARALELO 301 C233
10	15:15 15:50	173 CAREN CARMONA NORMALIZACION Y DIBUJO DE INGENIERIA II (P) 301 H-115	173 MARIO GONZALEZ C NORMALIZACION Y DIBUJO DE INGENIERIA II (T) 301 H-118	173 REINALDO ESPINOZA SISTEMAS TECNOLOGICOS STC001 300 C233	173 CARLOS ANTILLANCA RESISTENCIA DE MATERIALES REM000 300 H-118	173 REINALDO ESPINOZA SISTEMAS TECNOLOGICOS STC001 PARALELO 301 C233
11	16:05 16:40	173 CAREN CARMONA NORMALIZACION Y DIBUJO DE INGENIERIA II (P) 301 H-115	173 MARIO GONZALEZ C NORMALIZACION Y DIBUJO DE INGENIERIA II (T) 301 H-118	173 REINALDO ESPINOZA SISTEMAS TECNOLOGICOS STC001 300 C233	173 CARLOS ANTILLANCA RESISTENCIA DE MATERIALES REM000 300 H-118	173 REINALDO ESPINOZA SISTEMAS TECNOLOGICOS STC001 PARALELO 301 C233
12	16:40 17:15	173 CAREN CARMONA NORMALIZACION Y DIBUJO DE INGENIERIA II (P) 301 H-115		173 REINALDO ESPINOZA SISTEMAS TECNOLOGICOS STC001 300 C233	173 CARLOS ANTILLANCA RESISTENCIA DE MATERIALES REM000 300 H-118	173 REINALDO ESPINOZA SISTEMAS TECNOLOGICOS STC001 PARALELO 301 C233